# ⑩ 日本国特許庁(JP)

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

① 特許出願公開 昭62-199982

@Int Cl.⁴ 18/02 F 04 C

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)9月3日

8210-3H A - 8210 - 3H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

// F 04 C

スクロール型圧縮機

创特 願 昭61-42245

願 昭61(1986)2月27日 23出

者 の発 明

沢 野

賢 二

東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内

東大阪市高井田本通3丁目22番地

松下冷機株式会社 の出 顖 人

29/00

190代 理

弁理士 中尾 敏 男 外1名

邸 細

1、発明の名称

スクロール型圧縮機

## 2、特許請求の範囲

(1) 渦巻状のラップを有し、かつその両ラップを 互いにかみ合せた固定スクロール及び旋回スクロ ールと、この旋回スクロールの自転を防止するオ ルダムリングとからなり旋回スクロールがアルミ ニウム合金製で、かつ旋回スクロールの摺動面に **表面処理を施としたことを特徴とするスクロール** 型圧縮機。

(2) 表面処理として、無電解ニッケルーホウ素メ ッキを用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載のスクロール型圧縮機。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、空調機等の冷媒圧縮機に適用される スクロール型圧縮機に関するものである。

従来の技術

近年、スクロール型圧縮機は、空調機用圧縮機

として多く適用されだしている。

以下図面を参照しながら、上述した従来のスク ロール型圧縮機の一例について説明する。

第5図から第8図は従来のスクロール型圧縮機 の構造を示すものである。第5図において、固定 スクロール1,クラング軸5に軸受2bを介して 支持された旋回スクロール2及びオルダムリング 3からなり、このオルダムリング3は、旋回スク ロール2及びフレーム4に支持され、前記旋回ス クロール2を自転させずに旋回させるものである。 前記自転防止機構は、第6図,第7図及び第8図 に示すようにオルダムリング3の突起部3 a を旋 同スクロール2の溝2aに係合させて、突起部が 隣をスライドするように構成されている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら上記のような構成では、特に接触 面積が小さいオルダムリング3の突起部3aと旋 回スクロール2の隣2a.オルダムリング3の突 起部3bとフレームの#4aの摺動及び線接触と なる固定スクロール1のラップ1 a と旋回スクロ

ール2のラップ2cの摺<u>動</u>条件が厳しいために、 耐摩耗性が要求される。 で、旋回スクロール 2 に、アルミニウム合金を用いると鉄と比較し軽 強化による低入力化,低振動化がはかるにもかか わらず耐摩耗性や耐焼付性が著しく劣るため、前 記旋回スクロール2の摺動表面に、無電解ニッケ ルメッキ,セラミック分散メッキ,セラミック溶 射等の耐摩耗性表面処理がなされていた。しかし、 これらの耐摩耗性表面処理は、無電解ニッケルメ ッキにおいては、耐摩耗特性が不十分という問題 点、またセラミック分散メッキにおいては、メッ キ膜厚の分布が悪く、ラップ,隣等の毉面底面, 水平水垂方向に均一な膜厚が得られないため、メ ッキ処理後、精密加工による仕上げ工程を追加し なければならないという問題点。またセラミック 溶射においてもセラミック分散メッキ以上に膜厚 分布が悪いため、やはり処理後、精密加工による 仕上げ工程が必要という問題点を有していた。

本発明は上記問題点に鑑み、アルミニウム合金製の旋回スクロールに、耐摩耗性が優れ、かつ膜

また、第1表に、アルミニウム合金製旋回スクロールの施した、無電解ニッケルメッキ,セラミック分散メッキ,無電解ニッケルーホウ素メッキを実施し、各腹厚分布の御定結果を示した。すべての表面処理の目標腹厚は15±2 μm に設定した。また第2表に、同じく各耐摩耗表面処理の摩耗試験結果を示した。

第1表 アルミニウム合金製旋回スクロールの表面に施した各種耐摩耗性表面処理層の膜厚分布側 定結果、 厚分布が優れる処理を施したスクロール型圧縮機 に関するもので

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために、本発明のスクロール型圧縮機は、アルミニウム合金製旋回スクロールの摺動面に、無電解ニッケルーホウ素メッキ処理を施としたものである。

#### 作 用

本発明は上記した構成によって、旋回スクロールの摺動面であるラップ,構等に、耐摩耗性が優れ、かつ膜厚分布が均一なメッキ処理を施とすととにより、後工程に精密加工の工程もなし、信頼性を満足し得ることとなる。

#### 実 施 例

以下本発明の一実施例について、第1図から第4図を参照しながら説明する。

第1図は本発明の実施例におけるスクロール型 圧縮機の主要部品の断面を示すものである。第1 図において、Aはアルミニウム合金製旋回スクロ ール、Bは無電解ニッケルホウ素メッキ層である。

無電解ニッケル ニホウ素メッキ 配 路 密 函	12.0	12.6	13.0	16.0	14.5	12.0	12.5	12.0	14.0	17.0	15.6	13.6	
セラミック 分散メッキ 従来例(B)	16.6	14.5	24.0	31.5	10.6	18.0	38.6	21.0	11.6	34.0	12.0	38.6	
無 配 解 ニッケルメッキ 従来 例(A)	14.0	13.6	16.0	16.6	14.6	12.6	16.0	13.0	17.6	18.0	16.0	14.6	
処理名 剛定箇所	<b>(</b>	0	<b>©</b>	•	<b>®</b>	9	0	@	<b>6</b>	<b>©</b>	<b>(</b>	9)	

单位件 4甲

第2表 アルミニウム合金 ける各種耐摩耗性 表面処理の耐摩耗試験結果、

(1) 試験条件……ローラピン型摩耗試験機にて、

## (イ) 試験片の形状

- (j) 回転片……外径33.Omm , 厚さ12.Omm
- (ii) 固定片……幅12.0mm,厚さ12.0mm, 高さ18.0mm,回転片の外周に固定片 の一面(12.0×12.0mm)を一定荷 重加え、回転片を回転する。

# (中) 摺動条件

- (I) 摺動速度……1 m/sec
- (jj) 荷 重……10kg+(幅12.0mmの線 接触)
- 때 時 間……30分
- (V) オイ ル……無忝加鉱油( VG10)

### (1) 供試材

- (j) 回転片……鋳鉄(FC30,H<sub>R</sub>C50)
- (ji) 固定片 ····· アルミニウム 合金 鋳物 (AC8A) に、下記の通り(A), (B), (C) 三種類の耐摩耗性表面処理。 膜厚は15

無電解ニッケルーホウ案メッキは、従来例の無電解ニッケルメッキと比較し、約2倍の耐摩耗性を有していた。

以上のように本実施例によれば、アルミニウム 合金製旋回スクロールの摺動面に、無電解ニッケ ルーホウ素メッキを施すことにより、耐摩耗性が 優れ、かつ膜厚分布が優れるため、後工程に精密 加工の工程も省略可能となる。

# 発明の効果

以上のように本発明は、旋回スクロールがアルミニウム合金製でかつ旋回スクロールの摺動面に、無電解ニッケルーホウ素メッキを旋こすことにより、耐摩牦性が優れ、かつ膜厚分布が優れ、後工程に精密加工の工程が省略することができる。

## 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における旋回スクロールの断面図、第2図から第4図は同第1図スクロールの膜厚分布測定点を示す正面図、側断面図、背面図、第5図は従来のスクロール型圧縮機の縦断面図、第6図は従来の旋回スクロールの上面図、

μm V

- ・ 例 -無電… ニッケルメッキ (H 700)
  - (B) セラミック分散メッキ (H 900)
  - (C) 無電解ニッケルホウ素メッキ (H 850)

#### (2) 試験結果

処理名	無 電 解 ニッケルメッキ 従来例(A)	セラミック 分散メッキ 従来例(B)	無電解ニッケル ーホウ素メッキ 開発例
摩耗深さ	13.8 µm	1.6μm	6.2 µm

尚、第1 表,第2 表に使用した表面処理の仕様を下記に示した。

- (A) 無電解ニッケルメッキ…… Ni;925,P;85 SiC;35
- (B) セラミック分散メッキ…… Ni;89%, P;8%.
- (C) 無電解ニッケルーホウ素メッキ

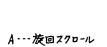
.....Ni;99%,B;1%

第1表から明らかなように、従来例の無電解ニッケルメッキは、目標膜厚1 5 ± 2 μm に対し、十分おさまっているが、セラミック分散メッキは、上限値が大きく上まわっていた。また、開発例の

第7図は従来のフレームの下面図、第8図(イ)、(ロ) は従来のオルダムリングの下面図及び側面図である。

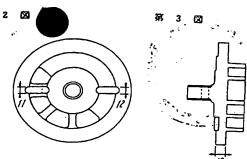
1 ……固定スクロール、2 ……旋回スクロール、3 ……オルダムリング、4 ……フレーム、B …… 無電解ニッケルーホウ素メッキ層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

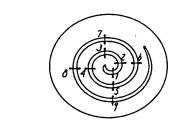


B---無電解ニッケル·ホウ素 メッモ管

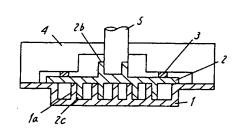




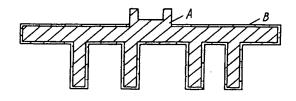
29T A



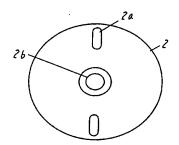
第 5 図



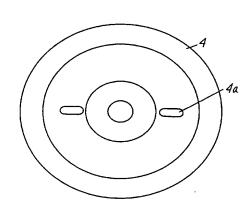
<del>∕or</del> 1 691



3 6 🛭



24 7 R01



第 8 図

